

産総研出願特許公開情報

出願内容は、産総研の特許検索システム(IDEA)からご覧になれます。

産総研が保有する技術、ノウハウの技術移転につきましては、知的財産部 技術移転室にご相談下さい。

イノベーション推進本部 知的財産部 技術移転室 TEL. 029-862-6158 FAX. 029-862-6159
mail. aist-tlo-ml (@aist.go.jp を付けてください)

No.	公開番号	発明の名称	出願人
1	登実3186369	位相差顕微鏡および位相差観察用鏡筒ユニット	独立行政法人産業技術総合研究所
2	特開2013-198847	慣性セパレータ装置	独立行政法人産業技術総合研究所
3	特開2013-198854	微粒子分級装置	独立行政法人産業技術総合研究所
4	特開2013-198866	ポリビニルアルコール架橋剤	独立行政法人産業技術総合研究所
5	特開2013-198900	冷却モジュール	千代田化工建設株式会社 JX日鉱日石エネルギー株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所 国立大学法人 東京大学
6	特開2013-200138	行動リズムモニタリング用バイオマーカー	独立行政法人産業技術総合研究所
7	特開2013-200260	電気化学測定用カーボン電極及びその製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所 株式会社 ユニバーサル システムズ
8	特開2013-200393	蓄光部材	独立行政法人産業技術総合研究所
9	特開2013-200575	全光信号処理デバイス	独立行政法人産業技術総合研究所
10	特開2013-201018	照明装置	独立行政法人産業技術総合研究所 パナソニック株式会社
11	特開2013-201100	二次電池用有機硫黄系正極材料製造装置及び製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所 高砂工業株式会社
12	特開2013-201909	細胞画像判定装置、方法、並びにプログラム	独立行政法人産業技術総合研究所
13	特開2013-203586	セラミックス接合体の製造装置	三井金属鉱業株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
14	特開2013-203591	摺動部材	株式会社豊田中央研究所 独立行政法人産業技術総合研究所
15	特開2013-203596	単結晶ダイヤモンド基板	独立行政法人産業技術総合研究所
16	特開2013-204704	セラミックス構造体	三井金属鉱業株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
17	特開2013-206622	シート状のファイバー正極を有する電池及びその製造方法、正極	川崎重工業株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
18	特開2013-206623	ファイバー電極及びファイバー電極を有するファイバー電池	川崎重工業株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
19	特開2013-206685	高結晶性の $a\text{Li}_2\text{MnO}_3-(1-a)\text{Li}(\text{Nix}, \text{Coy}, \text{Mnz})\text{O}_2$ 系ナノ構造電極材料、および、エレクトロスピンニング法によるその製造	独立行政法人産業技術総合研究所
20	特開2013-206741	リチウム二次電池用電極及びリチウム二次電池並びにこれを用いた電気機器	独立行政法人産業技術総合研究所
21	特開2013-206742	高温特性に優れたリチウムイオン二次電池用正極、この正極を具備するリチウムイオン二次電池及びこの二次電池を用いた電気機	独立行政法人産業技術総合研究所
22	特開2013-206940	半導体装置及びその製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
23	特開2013-207017	炭化珪素半導体素子の製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所 富士電機株式会社
24	特開2013-208582	触媒担体用 γ -アルミナ及びその製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所 新コスモス電機株式会社
25	特開2013-208706	接合体	独立行政法人産業技術総合研究所 住友電気工業株式会社
26	特開2013-209410	発毛促進剤	独立行政法人産業技術総合研究所
27	特開2013-209527	有機廃棄物のガス化装置	株式会社オストランド
28	特開2013-210059	回転軸支持機構及び回転導入機構	独立行政法人産業技術総合研究所
29	特開2013-210317	放射性物質の測定方法およびそのための測定装置	独立行政法人産業技術総合研究所 大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構
30	特開2013-211440	半導体装置	独立行政法人産業技術総合研究所 富士電機株式会社
31	特開2013-211447	炭化ケイ素縦型MOSFET及びその製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所 富士電機株式会社
32	特開2013-211460	高耐圧半導体装置	独立行政法人産業技術総合研究所 富士電機株式会社
33	特開2013-211467	炭化珪素半導体素子及びその製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所 富士電機株式会社
34	特開2013-211485	炭化珪素半導体装置の製造方法及び該方法により製造された炭化珪素半導体装置	独立行政法人産業技術総合研究所 富士電機株式会社
35	特開2013-211496	炭化珪素半導体素子の製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所 富士電機株式会社
36	特開2013-211500	炭化珪素基板への成膜方法	独立行政法人産業技術総合研究所 富士電機株式会社

No.	公開番号	発明の名称	出願人
37	特開2013-212080	denovo発癌性膵臓癌細胞株	独立行政法人産業技術総合研究所
38	特開2013-212218	遠心血液ポンプ	独立行政法人産業技術総合研究所
39	特開2013-212934	炭素原子から構成されるフィルム	独立行政法人産業技術総合研究所
40	特開2013-212944	ドーピングシリコン単結晶の製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
41	特開2013-212959	リチウムマンガン系複合酸化物およびその製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所 株式会社田中化学研究所
42	特開2013-213181	有機-無機透明ハイブリッド皮膜とその製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
43	特開2013-213413	遠心血液ポンプ	独立行政法人産業技術総合研究所
44	特開2013-214421	炭素-固体電解質複合体およびその製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所 学校法人立命館
45	特開2013-215728	六方非最密充填粒子配列構造材料及び同材料からなる機能性材料	独立行政法人産業技術総合研究所
46	特開2013-216552	炭素原子から構成されるフィルムおよびその製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所 株式会社カネカ
47	特開2013-216599	歯科用組成物及び人工歯	山八歯材工業株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
48	特開2013-216760	コーティング組成物及びアルミナ薄膜の製造方法	川研ファインケミカル株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
49	特開2013-216944	回路基板から金属を回収する方法及び金属回収装置	独立行政法人産業技術総合研究所 株式会社オストランド
50	特開2013-217826	レーザー光により表面の変化を検出する装置	独立行政法人産業技術総合研究所
51	特開2013-218201	波長クロスコネクタ装置	独立行政法人産業技術総合研究所 日立電線株式会社 学校法人慶應義塾
52	特開2013-218799	酸化物超電導線材とその製造方法	住友電気工業株式会社 独立行政法人産業技術総合研究所
53	特開2013-219124	外部共振器半導体レーザ装置	独立行政法人産業技術総合研究所
54	特開2013-219150	炭化珪素半導体装置のオーミック電極の製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所 富士電機株式会社
55	特開2013-219343	発光ダイオード	独立行政法人産業技術総合研究所
56	特開2013-220405	化学物質分解方法	独立行政法人産業技術総合研究所
57	特開2013-220965	セラミックス部材の製造方法、接合材、およびセラミックス部材	独立行政法人産業技術総合研究所 国立大学法人東京工業大学
58	特開2013-220966	金属酸化物担持炭素紙の製造方法及び金属酸化物担持炭素紙	国立大学法人山梨大学 独立行政法人産業技術総合研究所
59	特開2013-220997	6, 6'-ジアミノ-2, 2'ピリジン-4, 4'-ジカルボン酸、そのジエステル及びそれらの合成方法	独立行政法人産業技術総合研究所
60	特開2013-221194	石灰窒素を用いたマグネシウム製錬方法	日本素材株式会社 国立大学法人東北大学 独立行政法人産業技術総合研究所
61	特開2013-222731	ワイドバンドギャップ半導体装置およびその製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所 富士電機株式会社
62	特開2013-222927	相補型半導体装置及びその製造方法	独立行政法人産業技術総合研究所
63	特開2013-224770	ヒートパイプ用流動流体	独立行政法人産業技術総合研究所
64	特開2013-225071	配光制御用微小機械システム	独立行政法人産業技術総合研究所
65	特開2013-225847	増幅形光電変換素子のゲイン可変方法、およびゲイン可変光電変換素子	独立行政法人産業技術総合研究所 株式会社リコー
66	WO2012/018117	CNT集合体及び積層体	独立行政法人産業技術総合研究所